

LAPPNIG POLISHING MACHINE

◆卓上研磨装置 LPM-15◆

精密ラップ研磨・ポリシングに最適な、拡張性が高い、幅広い加工に対応した卓上研磨装置です。

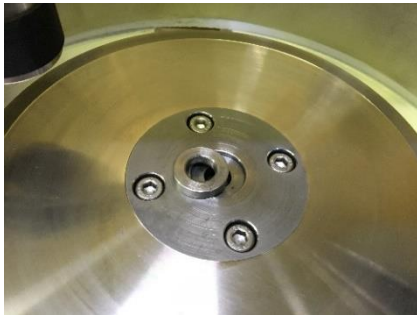


◆装置本体主仕様◆

- 200V単相
- 0.5HP
- 定盤回転速度 0-90rpm
- 715×580×600mm
※アクセサリ含まず
- 85kg

◆オプション◆

- 電子ディスペンサー
- オートスター
- ポジティブドライブ
- フラットネスゲージ
- セラミック修正リング
- ダイヤモンド電着リング
- 研磨プレート
- ワーク固定用治具



定盤位置決めリング



装置背面ドレン

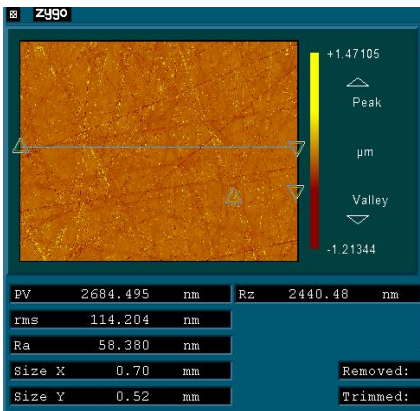


操作盤

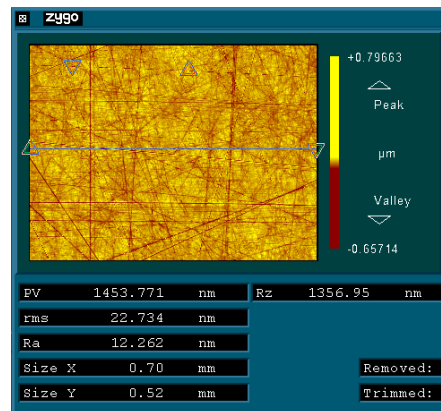


スピードコントローラー

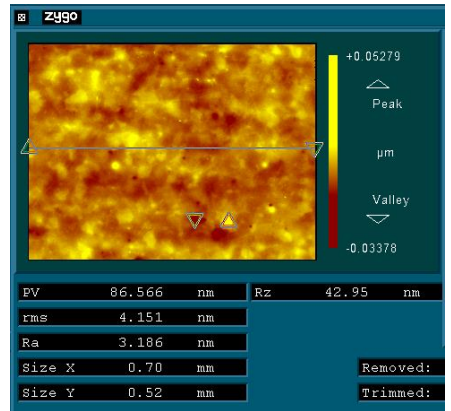
◆研磨加工例・・・SUS304 ◆ 定盤と研磨剤の組み合わせで仕様にあった面状態に仕上げます



ケメット鉄定盤+9μダイヤスラリー



ケメット銅定盤+3μダイヤスラリー



ポリシングパッド+シリカスラリー

北川グレステック株式会社

〒262-0013 千葉県千葉市花見川区犢橋町1614-27

TEL : 043-301-5408 FAX:043-301-5709

www.kitagawagt.co.jp/